SDRJシンポジウム：2021年6月7日（月）				
Web形式：事前登録/無料/公開				
開始時間	終了時間	氏名(敬称略)	所属他	
13:00	13:10	林喜宏	SDRJ委員長/慶應義塾大学	SDRJ委員長挨拶
13:10	13:40	刀禰正樹	経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室	半導体・デジタル産業戦略
座長		若林整	SDRJ運営委員/東京工業大学	
13:40	14:00	横田理央	AB/東京工業大学	Application Benchmarking
14:00	14:20	佐藤三久	SA/理化学研究所	Systems and Architectures
14:20	14:40	石黒仁揮	OSC/慶應義塾大学	Outside System Connectivity : Issues on Post 5G networks and devices
14:40	15:00	福﨑勇三	MM/TechInsights	More Moore : デバイスの微細高性能化
15:00	15:10		休憩	
座長		平本俊郎	SDRJ運営委員/東京大学	
15:10	15:30	秋永広幸	BC/産業技術総合研究所	Beyond CMOS：2022年度版執筆に向けた改訂方針検討内容の中間報告
15:30	15:50	内田建	MtM/東京大学	More than Moore
15:50	16:10	真白すぴか	FI&ESH/東京エレクトロン	Factory Integration and "Environmental, Safety and Health"
16:10	16:30	石内秀美	L/SDRJ	Lithography
16:30	16:50	瀬島幸一	Met/ソニーセミコンダクタソリューションズ	2021 IRDS Metrology Roadmap Summary
16:50	17:10	嵯峨幸一郎	YE/ソニーセミコンダクタソリューションズ	Yield Enhancement: IRDS 2021 Roadmap Summary
17:10	17:20	辰巳哲也	SDRJ運営委員/ソニーセミコンダクタソリューションズ	総括およびClosing